

EZValve Gauge
Válvula de Gas Lift Ciega con Registrador
de Presión y Temperatura

Especificaciones Técnicas

Número de Parte	50025, 50029 y 50033
Tipo de Transductor	Piezo Resistivo (Silicon on Sapphire)
Rango de Presión	3000, 10000 y 15000 psi
Precisión de Lectura	0.05% F.S. (Largo Plazo)
Resolución de Presión	0.0003% F.S. (>0.03 psi para 10K gauge)
Error de Temperatura	max. 2 °C (p/rango completo de temperatura)
Resolución de Temperatura	0.005 °C
Temperatura de Operación	0 - 150 °C
Capacidad de Memoria	860,000 data sets (1,720,000 d.s. disponibles)
Voltaje de la Batería	1 AA Lithium Cell (3.2 to 3.9 Volt)
Vida de la Batería	Dependiente del Programa (más de 2,000 hs típico para muestreo cada 10 seg)
Programación	20 pasos
Tiempo de Muestreo	1 seg a 18 horas
Tiempo de Período/Demora	1 min a 45 días

Especificaciones Mecánicas

Válvula Ciega Tipo	Estándar Camco o Baker (latch provisto por separado)
Diámetro	25.4 mm (1.00 ") – Para side pockets de 1"
Largo Máximo	460 mm (18.10 ")
Envase Resistente H2S	SI
Diafragma Resistente H2S	SI
Comunicación	RS 232 / Interfaz USB
Software	Windows XP/Seven/W8

